03-082171

# **PHOTOSENSOR**

Patent Number:

JP3082171

Publication date:

1991-04-08

Inventor(s):

YAMADA HIROYASU

Applicant(s)::

CASIO COMPUT CO LTD

Requested Patent:

JP3082171

Application Number: JP19890217574 19890825

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L31/10

EC Classification:

Equivalents:

JP2817246B2

# **Abstract**

PURPOSE:To obtain a photosensor which is high in sensitivity and operational speed by a method wherein a photoconductive effect type photosensor is provided, where gate electrodes are provided sandwiching a semiconductor layer and a source electrode and a drain electrode between them facing the semiconductor layer through the intermediary of an gate insulating film, and at least one of the gate electrodes and the gate insulating film on the side of the electrode concerned are formed transparent.

CONSTITUTION:11, G1, 12, 13, and S and D denote the following respectively: an insulating substrate of glass or the like; a lower gate electrode formed on the substrate 11; a lower gate insulating film formed on the lower gate electrode G1; a semiconductor layer formed on the lower gate insulating film 12 confronting the lower gate electrode G1; and a source electrode and a drain electrode both formed on the semiconductor layer 13. G2 is an upper gate electrode formed on an upper gate insulating film 14 facing the semiconductor layer 13. The upside of this photosensor is made to serve as a light receiving face, and the upper gate electrode G2 and the upper gate insulating film 14 are formed of a transparent film so as to enable light rays A incident on the upside of the photosensor to reach to the semiconductor layer 13.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# 19日本国特許庁(JP)

11 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 平3-82171

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月8日

H 01 L 31/10

9055-5F H 01 L 31/10

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**劉**発明の名称 フォトセンサ

②特 顕 平1-217574

②出 願 平1(1989)8月25日

@発明者 山田

裕 康

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

**补八王子研究所内** 

勿出 願 人 カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

明 抓 毒

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

フォトセンサ

薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサにおいて、半導体層およびソース、ドレイン 電極をはさんでその両側にそれぞれゲート 絶縁を设け、この両ゲート電極の少なくとも一方とこのゲート電極側のゲート絶縁機を透明としたことを特徴とするフォトセンサ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサに関するものである。

〔従来の技術〕

薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサとしては、従来、第3図に示したものと、 第4図に示したものとが知られている。

第3図に示したフォトセンサは、逆スタガー型

薄膜トランジスタからなる絶縁性弦板1の上に形 のされたゲート電極Cと、このゲートの を なる が に形成された空化シリコン(SIN)からなる ゲート 電極 Cと、このゲート 絶縁 2 の上に前記 ゲート電極 Cと対向させて形成された 1型 アモル プァス・シリコン(iーaー Si)からなる 半導 体層 3 と、この半導体層 3 の上に形成られたいる。 な電極 S およびドレイン電極 D とからなっている。 また、第4 図に示したフォトセンサは、

ナー型薄膜トランジスタからなるもので、このフォトセンサは、ガラス等からなる絶縁性基板1の上に「型アモルファス・シリコンからなる半導体番3を形成し、その上にソース地極Sとドレイン地極S、Dおよび前記半導体番3の上に空化シリコンからなが一ト絶縁膜2を設けた構成となっている。なお、上記ゲート電極Gを設けた構成となっている。なお、上記ゲート電極Gを設けた構成となっている。なお、ナポ

上面への照射光 A を上記半導体層 1 3 に受光させるために透明膜とされている。

これらフォトセンサは、いずれも、ゲート電極 Gへのゲート電圧の印加によって生ずるチャンネ ル電流を、半導体層3への光Aの照射によって誘 起される電子 - 正孔対により制御するもので、半 導体層3に光Aが照射されると、この光Aの照射 量に応じてソース、ドレイン電極S、D間のチャ ンネル抵抗が変化し、照射光量(光エネルギー量) に応じた信号がソース、ドレイン電極S、D間心 流として出力される。

# (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記従来の光導電効果型フォトセンサは、単に光照射時の導電度のみを利用する ものであるため、感度が低く、また動作速度も遅 いという問題をもっていた。

すなわち、第5図は上記第3図および第4図に示した従来のフォトセンサの光特性を示したもので、図では、機軸にゲート電極Gに印加するゲート電圧V。(V)、縦軸にソース、ドレイン電極

#### (NE EE )

すなわち、本発明のフォトセンサは、半導体層 およびソース、ドレイン電極をはさんでその両側 にゲート電極を設け、その一方のゲート電極への ゲート電圧の印加により発生するチャンネル電流 を、他方のゲート電極への電圧の印加と、透明な ゲート電板およびゲート紙袋陰を通って半導体層 に達する光により誘起される世子-正孔対とによ って制御するようにしたもので、上記他方のゲー ト電極の電位を、この他方のゲート電極からの世 界が上記一方のゲート電極からの選界によるチャ ンネル形成に対してそれを妨げる方向に働くよう に制御してやれば、光照射時のチャンネル抵抗は ト記一方のゲート電極をゲート電極とする薄膜ト ランジスタの導通状態にほぼ等しくなるから、光 照射時に流れるドレイン塩流と光無照射時のドレ イン電流との差を十分大きくとって感度を向上さ せることができるし、また、光照射時に流れるド レイン電流の立上り特性も急役にして動作速度も 上げることができる。

S. D間に流れるドレイン電流 I 。 (A)をとっている。この光特性図のように、上記従来のフォトセンサでは、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との差 I 。 (ON)を十分大きくとることができず、したがって従来のフォトセンサは感度が低いし、また光照射時に流れるドレイン電流の立上り特性も悪くいために動作速度も遅いものであった。

本発明は上記のような実情にかんがみてなされたものであって、その目的とするところは、光導電効果型のものでありながら、高感度でかつ動作速度も速いフォトセンサを提供することにある。

# {課題を解決するための手段]

本発明のフォトセンサは、薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサにおいて、半導体圏およびソース、ドレイン電腦をはさんでその両側にそれぞれゲート地球膜を介して前記半導体圏と対向するゲート電腦を設け、この両ゲート電極の少なくとも一方とこのゲート電極側のゲート・地球膜を透明としたことを特徴とするものである。

#### ( 実施例 )

以下、本発明の一実施例を第1図および第2図を参照して説明する。

第1図は本実施例のフォトセンサの断面を示したもので、このフォトセンサは、基本的には、逆スタガー型薄膜トランジスタとコブラナー型薄膜トランジスタとを組合わせた構成となっている。

このフォトセンサは、透明な上部ゲート電極 G 2および上部ゲート絶録膜14を介して半導体 幅13に光Aを受光させるようにしたもので、こ のフォトセンサは次のようにして使用される。

まず、下部ゲート電極 G 1 に正電圧を印加し、 下部トランジスタに n チャンネルを形成させてお く。また、ソース、ドレイン電極 S 、 D 間には常

やれば、光照射時のチャンネル抵抗は上記下部ゲート電極G 1をゲート電極とする下部トランジスタの導通状態にほぼ等しくなるから、このフォトセンサによれば、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との意を十分大きくとることができる。

すなわち、第2図は上記フォトセンサの光特性を示したもので、図では、機軸に上部ゲート電極G2に印加する電圧Vrc(V)、縦軸にソース、ドレイン電極S、D間に流れるドレイン電流1o(A)をとっている。この光特性図は、ソース、ドレイン電極S、D間に常時+10Vを印加し、下部ゲート電極G1には+20Vを印加して下部トランジスタにnチャンネルを形成させた例を示している。

この第2図のように、半導体層13に光Aが照射されていない光無照射状態においては、上部ゲート電極G2への印加電圧Vャcを正から負に変化させて行くと、この上部ゲート電極G2からの電界が、下部ゲート電極G1の電界による下部

時一定値の正常圧を印加しておく。次に、照射光 旦(光エネルギー旦)をソース構植Sとドレイン 電極 D との間のチャンネル抵抗の変化分として検 出するため、上部ゲート電極G2に電圧を印加し、 この上部ゲート屯極G2の電位を、正電位から、 光無照射状態において下部ゲート武板G1の電界 によるチャンネルを消滅させるレベルの負電位に 変化させる。このように上部ゲート電極C2の卍 位を下部トランジスタのチャンネルを消滅させる レベルの負電位に変化させると、このとき半導体 届13に光Aが照射されていれば、この光Aの照 射によって誘起される電子-正孔対の影響によっ て、上部ゲート電極G2からの電界が、下部ゲー ト電極G1の電界がチャンネル層に与える影響を 減じる方向に働くため、ソース、ドレイン電極S。 D間のチャンネル抵抗が照射光量に応じて変化す る。そして、このように上部ゲート電極G2のボ 位を、この上部ゲート電極G2からの電界が下部 ゲート電極G1からの電界によるチャンネル形成 に対してそれを妨げる方向に働くように制御して

トランジスタのチャンネルに影響を与え、、Vrcー+40Vでは数10μAであったドレイン電流 I。が、Vrcー-20Vでは数 0.1pA以下となる。なお、上部ゲート電極 G 2 への印加電圧 Vrcをさらに負側に変化させると、Vrc--21V付近からドレイン電極 Dから半導体 M 1 3 への正孔注入によるものであり、このドレイン電流 I。の立上りはドレイン電圧が大きいほど急旋になる。したがって、上部ゲート電極 G 2 への負の印加電圧は、Vrc---20V付近に設定するのが望ましい。

一方、半導体階13に光Aが照射されている光 照射状態においては、上部ゲート電極G2への印 加地圧Vャcを正から負に変化させて行子。正孔対 体層13への光照射により発生する茂子。正孔対 により上部絶縁腹14と半導体層13との間2か ラップ準位が埋められて、上部ゲート電極G2か らの電界によるチャンネルへの影響が減じ、その ためにソース、ドレイン電極S、D間のチャンネ ル低抗が照射光量に応じて減少するから、光照射 時のチャンネル抵抗は、下部トランジスタの専通状態にほぼ等しくなる。このため、光照射時に流れるドレイン電流Ⅰ p は第2図に示すように、Vャc=+40Vのときの電流値(数10μA)より位かに減少するだけである。

したがって、上記フォトセンサによれば、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との遊I。(ON)を十分大きくとって感皮を向上させることができるし、また、光照射時に流れるドレイン電流の立上り特性も第2図に示すように急俊にして動作速度も上げることができる。

なお、上記フォトセンサを連続して使用すると、時間が経つにつれて、上部絶縁 1 4 4 と半導体発生するにで、上部絶縁 1 7 4 との間のトラップ単位が光照射に正孔を入にまる正孔およびドレイン電極 D からに光無照射時によって サーンネル 抵抗も小さくなって 光無照射時に ドレン電波が増加するが、これは、アス電圧を印たに上部ゲート電極 G 2 に正のバイアス電圧の 1 3 との間のト

により誘起される電子 - 正孔対とによって制御するようにしたものであるから、 光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との変を十分大きくとって感度を向上させることができるし、また、光照射時に流れるドレイン電流の立上り特性も急俊にして動作速度も上げることができる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明の一実施例を示すフォトセンサの断面図およびその光特性図、第3図および第4図はそれぞれ従来のフォトセンサの光特性図である。

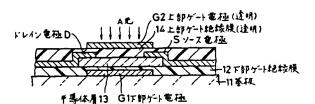
11… 拡板、 G 1 … 下部ゲート電極、 12 … 下部ゲート絶縁膜、 13 … 半導体層、 S … ソース電極、 D … ドレイン電極、 14 … 上部ゲート絶縁膜、 G 2 … 上部ゲート電極、 A … 光。

出願人 カシオ計算機株式会社

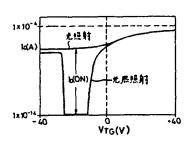
ラップ単位から正孔を吐き出させるリフレッシュ 取動を行なうことによって解決することができる。

# (発明の効果)

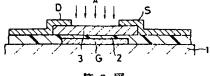
本発明のフォトセンサは、半導体層およびソース、ドレイン電極をはさんでその両側にゲート電極を設け、その一方のゲート電極へのゲート電圧の印加により発生するチャンネル電流を、他方のゲート電極への電圧の印加と、透明なゲート電極およびゲート絶縁膜を通って半導体層に達する光



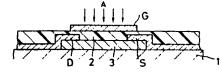
第1区



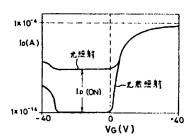
第 2 図



第 3 区



第4図



第 5 図